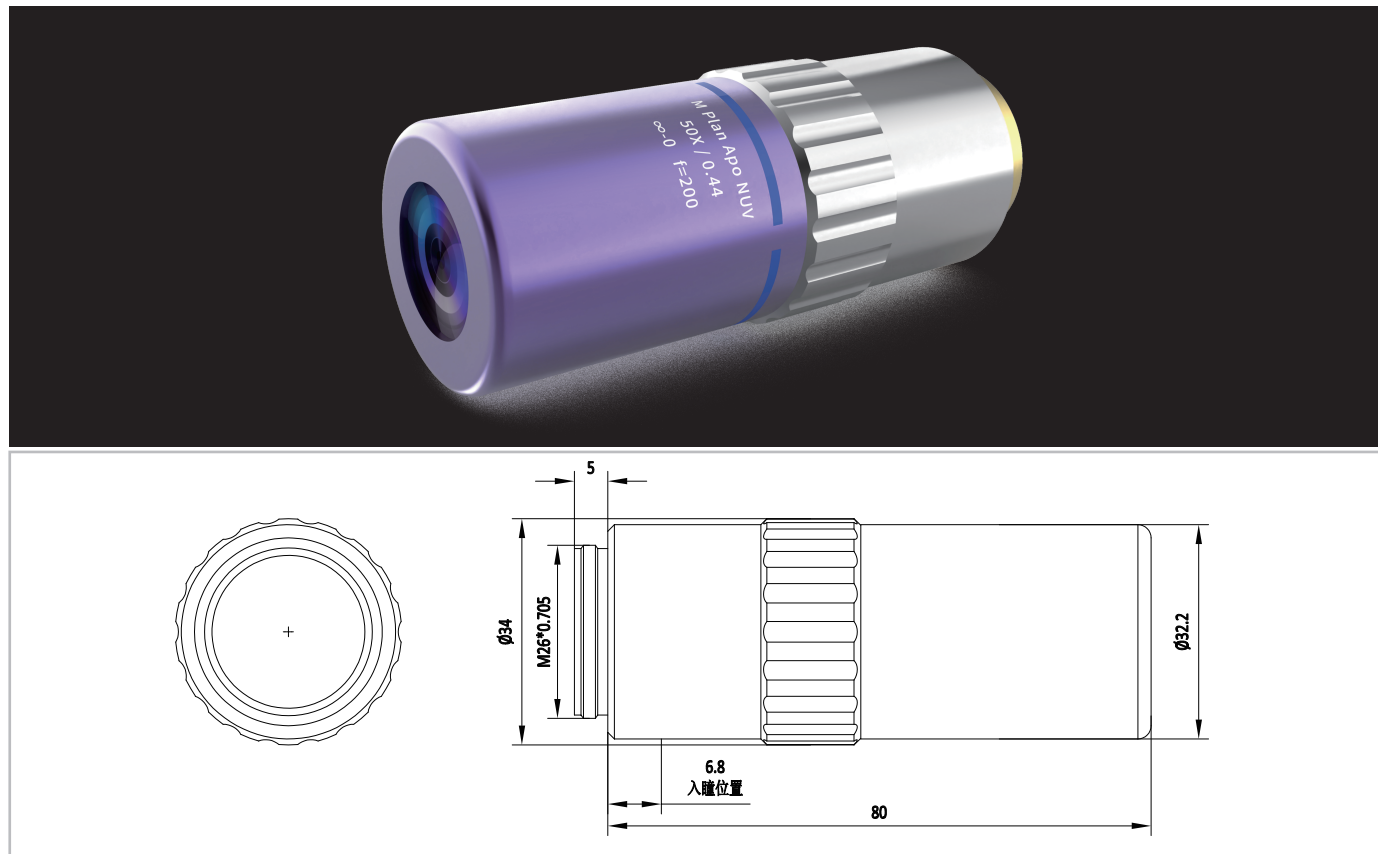


50× M Plan Apo NUV 355-620nm显微物镜
 690052

联合光科提供Mitutoyo紫外近紫外无限远平场校正显微物镜,有10×,20×,50×,80×,100×可供选择,具备统一的齐焦距离。紫外版本在266nm进行了优化,具有较高的透过率,近紫外版本波长范围355-620nm,该显微物镜采用平场校正设计,近紫外版本同时做了复消色差,适用于明场显微镜。可广泛用于教育科研,亮场工业检测。同时可以应用在激光打标和激光切割电路板中。



NO		项目	规格
1		物镜视场数	30mm/16mm(NUV)
2		焦距	4mm
3		放大倍率	50×
4		接口	M26×0.706
5		工作距离	15.0mm
6		数值孔径NA	0.44
7	视场(相机) (水平×垂直)	1/2"	0.13mm×0.10mm
		2/3"	0.18mm*0.13mm
8	视场(目镜)	Φ24	0.48mm
		Φ18	0.36mm
9		齐焦距离	95mm
10		分辨能力	0.6μm
11		景深	1.4μm
12		镜头尺寸	Φ34×L 80mm
13		重量	350g
14		工作温度	-5℃~+45℃
15		工作波长	355-620nm
16		出瞳直径	3.52mm
17		出瞳位置	6.8mm
18	脉冲宽度(10ns)时脉冲激光输入上限	激光波长532nm	0.1(J/cm2)
		激光波长355nm	0.05(J/cm2)
19	连续振荡(CW)激光 输入上限值	激光波长532nm	0.25(kW/cm2)
		激光波长355nm	0.16(kW/cm2)

